

「SPring-8 表面・界面研究ワークショップ」開催のご案内

1. 開催日時 2000年6月2日(金) 午前9時～午後5時
2. 場 所 (財)高輝度光科学研究センター 講堂(中央管理棟 1F)
3. 主 催 (財)高輝度光科学研究センター、SPring-8利用者懇談会
4. 主 旨

第3世代放射光の特徴を活かすことにより飛躍的な進展が期待されている研究分野のひとつに表面・界面研究が挙げられる。現在SPring-8で展開している研究の成果や、ビームライン建設中であり近い将来展開される表面・界面関連の研究テーマに関する発表報告と討論を行い、研究者の相互理解を促すことはこの分野の発展にとって有意義である。本研究会では特に、理論と実験両分野の連携の促進を目指す。

5. 主 題

本研究会は表面・界面に関する研究の広い分野に亘る以下の項目を扱い、将来の研究に資するための討論を行う。

- (1) 現在展開中の研究テーマとその成果
- (2) 近い将来展開を予定している研究テーマやプロジェクト
- (3) 新たな進展が期待される研究技術や装置開発

6. 世話人

姫路工業大学 理学部、(財)高輝度光科学研究センター(客員主席研究員) 馬越健次
東京大学 物性研究所 高橋敏男
岡山大学 理学部 岩見基弘
神戸大学 理学部 難波孝夫
大阪大学大学院 基礎工学研究科 奥山雅則
日本原子力研究所 関西研究所 水木純一郎

7. 問い合わせ先

(財)高輝度光科学研究センター - 企画調査部 八木克仁
TEL : 0791-58-0985 FAX : 0791-58-0952
e-mail : yagik@spring8.or.jp
(財)高輝度光科学研究センター - 利用業務部 佐久間明美
TEL : 0791-58-0970 FAX : 0791-58-0975
e-mail : sakuma@spring8.or.jp

8. その他

プログラムの最新情報はSPring-8のホームページに掲載されています。
<http://www.spring8.or.jp/>からリンクしています。